PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-174681

(43) Date of publication of application: 02.07.1999

(51)Int.Cl.

G03F 7/039

B41N 1/14

(21)Application number: 10-084700

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

30.03.1998

(72)Inventor: NAKAMURA IPPEI

KIMURA TAKESHI

(30)Priority

Priority number: 09275712

Priority date: 08.10.1997

Priority country: JP

(54) POSITIVE PHOTOSENSITIVE COMPOSITION FOR INFRARED-RAY LASER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate the limit of handling place and to improve the developing latitude by including an alkaline water-soluble polymer having a functional group and a specified compound

SOLUTION: This composition contains one kind or more of the alkaline water-soluble polymer having at least one of phenolic hydroxyl group, sulfonic amide group and functional group of an active imide group and a compound expressed with formula II. In formula I and II, A is expressed with formula III, and B is expressed with formula IV, and (k) is 1 or 2. An aromatic ring can be substituted with a lower alkyl group, lower alkoxy group, halogen atom or hydroxyl group. R1-R8 are each a hydrogen atom, halogen atom, substituted or unsubstituted alkenyl group, a substituted or unsubstituted aralkyl group, and a substited or unsubstited aralkyl group, and a substited or unsubstited alkinyl group. R1 and R2, R3 and R4, R5 and R6, R7 and R8 are combined with each other so as to form a substited or unsubstited five-, six- and seven-membered ring within N. X is a non-nucleophilic negative ion.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.02.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-174681

(43)公開日 平成11年(1999)7月2日

(51) Int.Cl.8

B41N

識別記号

G03F 7/039

1/14

501

FΙ

G03F 7/039

B41N 1/14 501

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 22 頁)

(21)出願番号

特願平10-84700

(22)出願日

平成10年(1998) 3月30日

(31)優先権主張番号 特願平9-275712

(32)優先日

平9 (1997)10月8日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 中村 一平

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(72)発明者 木村 岳司

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 弁理士 中島 淳 (外3名)

(54) 【発明の名称】 赤外線レーザ用ポジ型感光性組成物

(57)【要約】

【課題】 取り扱い場所に制限がなく、かつ現像ラチチ ュードの良好なダイレクト製版用の赤外線レーザ用ポジ 型感光性組成物を提供すること。

【解決手段】 以下の官能基 (a-1) ~ (a-3)(a-1) フェノール性水酸基、(a-2) スルホンア ミド基、(a-3)活性イミド基、のうち少なくとも1 つを有するアルカリ水可溶性高分子化合物の1種以上 と、下記一般式(1)または(2)で表される化合物と を含有する赤外線レーザ用ポジ型感光性組成物である。 【化1】

$$\begin{pmatrix}
R_{2} \\
R_{2} \\
R_{3} \\
N \\
R_{4}
\end{pmatrix}$$

$$N \dots A^{\oplus} N \longrightarrow \begin{pmatrix}
R_{5} \\
R_{6} \\
R_{7} \\
R_{8}
\end{pmatrix}$$

$$X^{\Theta}$$

$$R_{1} \\
R_{2} \\
N \longrightarrow \begin{pmatrix}
R_{7} \\
R_{8} \\
R_{7} \\
R_{8}
\end{pmatrix}$$

$$X^{\Theta}$$

$$(1)$$

$$\begin{pmatrix}
R_{1} \\
N \\
R_{2} \\
R_{3} \\
N \\
R_{4}
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
R_{1} \\
N \\
N \\
N \\
N \\
N \\
R_{5}
\end{pmatrix}$$

$$2x^{\Theta}$$

$$\begin{pmatrix}
R_{7} \\
N \\
R_{7} \\
N \\
R_{8}
\end{pmatrix}$$

$$(2)$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 以下の官能基 (a-1)~ (a-3)

1

(a-1) フェノール性水酸基、

(a-2) スルホンアミド基、

(a-3)活性イミド基、

* のうち少なくとも1つを有するアルカリ水可溶性高分子 化合物の1種以上と、下記一般式(1)または(2)で 表される化合物とを含有する赤外線レーザ用ポジ型感光 性組成物。

* 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & & & \\
N & & & \\
R_2 & & & \\
R_3 & & & \\
R_4 & & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_5 & & \\
N & & \\
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_8 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & & \\
\end{array}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
N \\
R_2 \\
R_3 \\
N \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_5 \\
R_6 \\
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$
(2)

上記式中、Aは、

【化2】

$$\leftarrow \searrow \rightarrow_{\kappa}$$

(kは、1または2を表す。)を表し、Bは、

【化3】

$$+$$

(kは、1または2を表す。)を表し、芳香族環は低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン原子または水酸基によって置換されていてもよい。R₁ ~R₈は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアルキニル基であり、R₁ とR₂ 、R₃ とR₄ 、R₅ とR₆或いはR₇ とR₈ の組み合わせでNとともに置換もしくは未置換の5員環、置換もしくは未置換の6員環、置換もしくは未置換の7員環を形成してもよい。X⁻ は陰イオンを表す。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はオフセット印刷マスターとして使用できる画像記録材料に関するものであ

り、特にコンピュータ等のディジタル信号から直接製版 できるいわゆるダイレクト製版用の赤外線レーザ用ポジ 30 型感光性組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、コンピュータのディジタルデータ から直接製版するシステムとしては、

②電子写真法によるもの、②Arレーザによる露光と後加熱の組み合わせによる光重合系、③感光性樹脂上に銀塩感材を積層したもの、④シルバーマスタータイプのもの、⑤放電破壊やレーザ光によりシリコーンゴム層を破壊することによるもの等が知られている。

【0003】しかしながら①の電子写真法を用いるものは、帯電、露光、現像等処理が煩雑であり、装置が複雑で大がかりなものになる。②の方法では後加熱工程を要するほか、高感度な版材を要し、明室での取扱いが難しくなる。③、④の方法では銀塩を使用するため処理が煩雑になり、コストが高くなる欠点がある。また⑤の方法は比較的完成度の高い方法であるが、版面に残るシリコーン滓の除去に問題点を残している。一方、近年におけるレーザの発展は目ざましく、特に近赤外から赤外に発光領域を持つ固体レーザ・半導体レーザは高出力かつ小型の物が容易に入手できる様になっている。コンピュータ等のディジタルデータから直接製版する際の露光光源

として、これらのレーザは非常に有用である。

【 0 0 0 4 】 ダイレクト製版用の赤外線レーザ用ポジ型 平板印刷版材料としては、特開平7-285275号公 報に開示されている。当該公報に記載の発明は、アルカ リ水溶液可溶性樹脂に、光を吸収し熱を発生する物質 と、キノンジアジド化合物類等のようなポジ型感光性化 合物を添加した画像記録材料であり、画像部ではポジ型 感光性化合物が、アルカリ水溶液可溶性樹脂の溶解性を 実質的に低下させる溶解阻止剤として働き、非画像部で は熱により分解して溶解阻止能を発現しなくなり、現像 10 により除去され得るようになって、画像を形成する。

【0005】このような画像記録材料では、キノンジア ジド化合物類等のポジ型感光性化合物が、可視領域に光 吸収域 (350~500 nm) を有するため白色灯では 反応してしまい、取扱い場所は黄色燈下に制限されると いう不便がある。本発明者らの検討の結果、キノンジア ジド化合物類を画像記録材料に添加しなくても、ポジ画 像が得られることを見出したが、単にキノンジアジド化 合物類を除した画像記録材料においては、現像液の濃度 に対する感度の安定性、即ち現像のラチチュードが悪く*20

* なってしまうという欠点がある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、取扱い場所に制限がなく、かつ現像ラチチュードの 良好なダイレクト製版用の赤外線レーザ用ポジ型感光性 組成物を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、鋭意研究 を重ねた結果、特定の染料およびアルカリ水可溶性高分 子化合物を用いることにより、白色灯の下においても感 光することなく、かつ、現像ラチチュードが向上するこ とを見出し、本発明を完成するに到った。即ち、本発明 は、以下の官能基 (a-1)~ (a-3)

(a-1) フェノール性水酸基、(a-2) スルホンア ミド基、(a-3)活性イミド基、のうち少なくとも1 つを有するアルカリ水可溶性高分子化合物の1種以上 と、下記一般式(1)または(2)で表される化合物と を含有する赤外線レーザ用ポジ型感光性組成物である。

[0008]

【化4】

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
N \\
R_2 \\
R_3 \\
N \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_6 \\
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$X^{\Theta}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_4 \\
R_5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_4 \\
R_5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_4 \\
R_5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_5 \\
R_5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_5 \\
R_6
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_5 \\
R_6
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_5 \\
R_7
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_6 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_6 \\
R_7
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_6 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_6 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_8 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_7
\\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

【0009】上記式中、Aは、

[0010]

【化5】

$$\underbrace{\hspace{1cm}}_{\mathbb{K}}$$

【0011】(kは、1または2を表す。)を表し、B は、

[0012] 【化6】

$$\leftarrow$$

【0013】(kは、1または2を表す。)を表し、芳 香族環は低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン 原子または水酸基によって置換されていてもよい。Ri 50 ~ R。は、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置

換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換のアルケニル基、置換もしくは未置換のアラルキル基、置換もしくは未置換のアルキニル基であり、R₁ とR₂、R₃ とR₄、R₅ とR₆或いはR₇ とR₈ の組み合わせでNとともに置換もしくは未置換の5員環、置換もしくは未置換の6員環、置換もしくは未置換の7員環を形成してもよい。X⁷ は非求核性陰イオンを表す。

【0014】本発明によれば、アルカリ水溶液可溶性高分子と上記一般式(1)または(2)で表される化合物との相互作用により、画像部では、アルカリ水溶液可溶 10性高分子の溶解性を大きく低下させることができる。また、非画像部では、上記一般式(1)または(2)で表される化合物自身の分解、および/または、アルカリ水溶液可溶性樹脂との相互作用の解除により、アルカリ水溶液可溶性高分子がアルカリ可溶性を回復するため、画像形成における良好なディスクリミネーションが発現し、現像ラチチュードの広い、良好な画像形成が可能となる。これにより、キノンジアジド化合物類等の、可視領域に光吸収域(350~500nm)を有する化合物の添加を必須としないため、白色灯下でも使用でき、取 20扱い場所は黄色燈下に制限されるという不便がない。

[0015]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。 [アルカリ水可溶性高分子化合物] 本発明に使用される アルカリ水可溶性高分子化合物は、 (a-1) フェノール性水酸基、 (a-2) スルホンアミド基、 (a-3) 活性イミド基のいずれかの官能基を分子内に有する高分子化合物であり、例えば以下のものが例示されるが、これらに限定されるものではない。

【0016】 (a-1) フェノール性水酸基を有する高 分子化合物としては、例えばフェノールホルムアルデヒ ド樹脂、m-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、p-ク レゾールホルムアルデヒド樹脂、mー/pー混合クレゾ ールホルムアルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール (m-, p-, sthm-/p-混合のいずれでもよい) 混合ホルムアルデヒド樹脂などのノボラック樹脂や ピロガロールアセトン樹脂を挙げることができる。フェ ノール性水酸基を有する高分子化合物としてはこの他 に、側鎖にフェノール性水酸基を有する高分子化合物を 用いることができる。側鎖にフェノール性水酸基を有す 40 る高分子化合物としては、フェノール性水酸基と重合可 能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物 からなる重合性モノマーを単独重合、あるいは該モノマ ーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子 化合物を挙げることができる。フェノール性水酸基を有 する重合性モノマーとしては、フェノール性水酸基を有

するアクリルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸エ ステル、メタクリル酸エステル、またはヒドロキシスチ レン等が挙げられる。具体的には、N-(2-ヒドロキ シフェニル) アクリルアミド、N- (3-ヒドロキシフ ェニル) アクリルアミド、N-(4-ヒドロキシフェニ ル) アクリルアミド、N- (2-ヒドロキシフェニル) メタクリルアミド、N- (3-ヒドロキシフェニル) メ タクリルアミド、Nー(4ーヒドロキシフェニル)メタ クリルアミド、oーヒドロキシフェニルアクリレート、 m-ヒドロキシフェニルアクリレート、p-ヒドロキシ フェニルアクリレート、oーヒドロキシフェニルメタク リレート、mーヒドロキシフェニルメタクリレート、p ーヒドロキシフェニルメタクリレート、oーヒドロキシ スチレン、mーヒドロキシスチレン、pーヒドロキシス チレン、2-(2-ヒドロキシフェニル) エチルアクリ レート、2-(3-ヒドロキシフェニル) エチルアクリ レート、2-(4-ヒドロキシフェニル) エチルアクリ レート、2-(2-ヒドロキシフェニル) エチルメタク リレート、2-(3-ヒドロキシフェニル)エチルメタ クリレート、2-(4-ヒドロキシフェニル) エチルメ タクリレート等を好適に使用することができる。かかる フェノール性水酸基を有する樹脂は、1種類あるいは2 種類以上を組み合わせて使用してもよい。更に、米国特 許第4123279号明細書に記載されているように、 t ーブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、オクチル フェノールホルムアルデヒド樹脂のような、炭素数3~ 8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホル ムアルデヒドとの縮重合体を併用してもよい。

6

【0017】 (a-2) スルホンアミド基を有するアルカリ水可溶性高分子化合物としては、スルホンアミド基を有する重合性モノマーを単独重合、或いは該モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られる高分子化合物を挙げることができる。スルホンアミド基を有する重合性モノマーとしては、1分子中に、窒素原子上に少なくとも1つの水素原子が結合したスルホンアミド基ーNH $-SO_2$ -と、重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有する低分子化合物からなる重合性モノマーが挙げられる。その中でも、アクリロイル基、アリル基、またはビニロキシ基と、置換あるいはモノ置換アミノスルホニル基または置換スルホニルイミノ基とを有する低分子化合物が好ましい。このような化合物としては、例えば、下記一般式 (3) \sim (7) で示される化合物が挙げられる。

[0018]

【化7】

$$R^{1}$$

$$CH_{2} = C$$

$$CO - X^{1} - R^{2} - SO_{2}NH - R^{3}$$
(3)

$$CH_2 = C \begin{cases} R^4 \\ CO - X^2 - R^5 - NH - SO_2 - R^4 \end{cases}$$
 (4)

$$CH_{2} = C \begin{cases} R^{8} \\ R^{9} - SO_{2} NH_{2} \end{cases}$$
 (5)

$$CH_{2} = C \begin{cases} R^{10} \\ R^{11} - O - Y^{1} - R^{12} - SO_{2} NH - R^{13} \end{cases}$$
 (6)

$$CH_{2} = C \begin{cases} R^{14} \\ R^{15} - O - Y^{2} - R^{15} - NHSO_{2} - R^{17} \end{cases}$$
 (7)

【0019】式中、 X^1 、 X^2 はそれぞれ-Oー又は- NR^7 -を示す。 R^1 、 R^4 はそれぞれ水素原子又は-CH₃を表す。R²、R⁵、R⁹、R¹²、R¹⁶ はそれぞ れ置換基を有していてもよい炭素数1~12のアルキレ ン基、シクロアルキレン基、アリーレン基又はアラルキ レン基を表す。R³、R⁷、R¹³は水素原子、それぞれ 30 置換基を有していてもよい炭素数1~12のアルキル 基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を 示す。また、R⁶、R¹⁷は、それぞれ置換基を有してい てもよい炭素数1~12のアルキル基、シクロアルキル 基、アリール基、アラルキル基を示す。 R^{8} 、 R^{10} 、 R^{1} は水素原子又は $-CH_{3}$ を表す。 R^{11} 、 R^{15} はそれぞ れ単結合又は置換基を有していてもよい炭素数1~12 のアルキレン基、シクロアルキレン基、アリーレン基又 はアラルキレン基を表す。Y'、 Y^2 はそれぞれ単結合 または一CO一を表す。

【0020】具体的には、m-アミノスルホニルフェニ ルメタクリレート、N-(p-アミノスルホニルフェニ ル) メタクリルアミド、N- (p-アミノスルホニルフ ェニル)アクリルアミド等を好適に使用することができ る。

【0021】 (a-3) 活性イミド基を有するアルカリ 水可溶性高分子化合物は、下記式で表される活性イミド 基を分子内に有するものであり、この高分子化合物とし ては、1分子中に、下記の式で表わされる活性イミノ基 と、重合可能な不飽和結合をそれぞれ一つ以上有する低 50 分子化合物からなる重合性モノマーを単独重合、或いは 該モノマーに他の重合性モノマーを共重合させて得られ る高分子化合物を挙げることができる。

【0023】このような化合物としては、具体的には、 N- (p-トルエンスルホニル) メタクリルアミド、N - (p-トルエンスルホニル) アクリルアミド等を好適 に使用することができる。

【0024】さらに、本発明のアルカリ水可溶性高分子 化合物としては、前記フェノール性水酸基を有する重合 性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマ ー、及び活性イミド基を有する重合性モノマーのうちの 2種以上を重合させた高分子化合物、或いはこれら2種 以上の重合性モノマーに他の重合性モノマーを共重合さ せて得られる高分子化合物を使用することができる。フ エノール性水酸基を有する重合性モノマーに、スルホン アミド基を有する重合性モノマー及び/又は活性イミド 基を有する重合性モノマーを共重合させる場合には、こ れら成分の配合重量比は50:50から5:95の範囲 にあることが好ましく、40:60から10:90の範 囲にあることが特に好ましい。

【0025】本発明において、アルカリ水可溶性高分子化合物が前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、又は活性イミド基を有する重合性モノマーと、他の重合性モノマーとの共重合体である場合には、アルカリ水可溶性を付与するモノマーは10モル%以上含むことが好ましく、20モル%以上含むものがより好ましい。共重合成分が10モル%より少ないと、アルカリ可溶性が不十分となりやすく、現像ラチチュードの向上効果が十分達成されないことがある。

9

【0026】前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、又は活性イミド基を有する重合性モノマーと共重合させるモノマー成分としては、例えば、下記(1)~(12)に挙げるモノマーを用いることができるがこれらに限定されるものではない。

- (1) 例えば、2ーヒドロキシエチルアクリレートまたは2ーヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基を有するアクリル酸エステル類、およびメタクリル酸エステル類。
- (2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸へキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベンジル、アクリル酸ー2ークロロエチル、グリシジルアクリレート、Nージメチルアミノエチルアクリレート等のアルキルアクリレート。
- (3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸アミル、メタクリル酸へキシル、メタクリル酸シクロへキシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸ー2ークロロエチル、グリシジルメタクリレート、Nージメチルアミノエチルメタクリレート等のアルキルメタクリレート。
- (4) アクリルアミド、メタクリルアミド、Nーメチロールアクリルアミド、Nーエチルアクリルアミド、Nー ヘキシルメタクリルアミド、Nーシクロヘキシルアクリルアミド、Nーヒドロキシエチルアクリルアミド、Nー フェニルアクリルアミド、Nーニトロフェニルアクリルアミド、NーエチルーNーフェニルアクリルアミド等のアクリルアミドもしくはメタクリルアミド。
- (5) エチルビニルエーテル、2-クロロエチルビニル エーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、プロピル ビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、オクチルビニ ルエーテル、フェニルビニルエーテル等のビニルエーテ ル類。
- (6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビ

ニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル類。

- (7) スチレン、α-メチルスチレン、メチルスチレン、クロロメチルスチレン等のスチレン類。
- (8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロ ピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケ トン類。
- (9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエン、イソプレン等のオレフィン類。
- (10) Nービニルピロリドン、Nービニルカルバゾール、4ービニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等。
 - (11) マレイミド、Nーアクリロイルアクリルアミド、Nーアセチルメタクリルアミド、Nープロピオニルメタクリルアミド、Nー (pークロロベンゾイル) メタクリルアミド等の不飽和イミド。
 - (12) アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイン酸、 イタコン酸等の不飽和カルボン酸。

【0027】本発明においてアルカリ水可溶性高分子化20 合物が、前記フェノール性水酸基を有する重合性モノマー、スルホンアミド基を有する重合性モノマー、又は活性イミド基を有する重合性モノマーの単独重合体あるいは共重合体の場合、重量平均分子量が2000以上、数平均分子量が500以上のものが好ましい。さらに好ましくは、重量平均分子量が5000~30000で、数平均分子量が800~250000であり、分散度

(重量平均分子量/数平均分子量)が1.1~10のものである。また、本発明においてアルカリ水可溶性高分子化合物がフェノールホルムアルデヒド樹脂、クレゾールアルデヒド樹脂等の樹脂である場合には、重量平均分子量が500~2000で数平均分子量が200~1000のものが好ましい。

【0028】これらアルカリ水可溶性高分子化合物は、それぞれ1種類あるいは2種類以上を組み合わせて使用してもよく、全印刷版材料固形分中、30~99重量%、好ましくは40~95重量%、特に好ましくは50~90重量%の添加量で用いられる。アルカリ可溶性の高分子化合物の添加量が30重量%未満であると記録層の耐久性が悪化し、また、99重量%を超えると感度、耐久性の両面で好ましくない。

【0029】 [一般式(1) または(2) で表される化合物] 本発明においては、下記一般式(1) または

(2) で表される染料(化合物)を使用する。

[0030]

【化9】

40

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
N \\
R_2 \\
R_3 \\
N \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_5 \\
R_6 \\
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$X^{\Theta}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_7
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_3 \\
R_7
\\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_7
\\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2 \\
R_7
\\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_7
\\
R_8
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_1 \\
R_2
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_7
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_4 \\
R_5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_7
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_7
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_4 \\
R_7
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_4 \\
R_5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_2 \\
R_3
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_3 \\
R_4
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_4 \\
R_5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_4 \\
R_5
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_5 \\
R_7
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R_7 \\
R_8
\end{bmatrix}$$

【0031】上記式中、Aは、

[0032]

【化10】

$$+$$
 \longleftarrow_{κ}

【0033】(kは、1または2を表す。)を表し、B は、

$$+$$

【0035】 (kは、1または2を表す。) を表し、芳 香族環は低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン 原子または水酸基によって置換されていてもよい。R ~R_sは、それぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、置 換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換の アルケニル基、置換もしくは未置換のアラルキル基、置 40 換もしくは未置換のアルキニル基であり、R1とR2、 R₃ とR₄ 、R₅ とR₆或いはR₇ とR₈ の組み合わせ でNとともに置換もしくは未置換の5員環、置換もしく は未置換の6員環、置換もしくは未置換の7員環を形成 してもよい。X⁻は陰イオンを表す。

【0036】上記一般式(1)または(2)で表される 化合物は、公知の化合物であり、例えば米国特許第35 75871号や米国特許第3557012号等の記載よ り、極大吸収波長が900mm以上にあり、モル吸光係 数が数万から数十万程度と大きな吸収ピークをもち、こ 50 ル基、sec-ブチル基、iso-ブチル基、t-ブチ

れらの高い赤外吸収能を利用して光ディスクにレーザ記 録するための材料や断熱フィルム、或いはサングラス等 に使用することが可能であることが知られている。

【0037】上記一般式(1)または(2)で表される 化合物は、上記アルカリ水溶液可溶性樹脂との相互作用 により、画像部では、アルカリ水溶液可溶性樹脂の溶解 性を大きく低下させることができる。また、非画像部で 30 は、上記一般式(1)または(2)で表される化合物自 身の分解によるカチオンの発生、および/または、近赤 外線の吸収による発熱に起因するアルカリ水溶液可溶性 樹脂との相互作用の解除により、アルカリ水溶液可溶性 樹脂がアルカリ可溶性を回復するため、画像形成におけ る良好なディスクリミネーションが発現する。

【0038】前記一般式(1)または(2)で表される ・化合物をさらに詳細に説明する。前記一般式(1)また は(2)において、R1~R。は、それぞれ独立に水素 原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルキル 基、置換もしくは未置換のアルケニル基、置換もしくは 未置換のアラルキル基、置換もしくは未置換のアルキニ ル基であり、R. とR2、R3とR4、R5とR6或い はRっとR。の組み合わせでNとともに置換もしくは未 置換の5員環、置換もしくは未置換の6員環、置換もし くは未置換の7員環を形成してもよい。

【0039】R、~R。となるハロゲン原子としては、 例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等を挙げることが できる。アルキル基としては、例えば、メチル基、エチ ル基、nープロピル基、isoープロピル基、nーブチ

ル基、nーアミル基、tーアミル基、nーヘキシル基、nーオクチル基、tーオクチル基等、さらに他の置換アルキル基、例えば2ーヒドロキシエチル基、3ーヒドロキシプロピル基、4ーヒドロキシブチル基、2ーアセトキシエチル基、2ーカルボキシプロピル基、メトキシエチル基、エトキシエチル基、メトキシプロピル基、2ークロロエチル基等を挙げることができる。

【0040】アルケニル基としては、例えば、ビニル 基、プロペニル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセ 10 ニル基、ヘプテニル基、オクテニル基等を挙げることが でき、アラルキル基としては、例えば、ベンジル基、p – クロロベンジル基、pーメチルベンジル基、2ーフェ ニルメチル基、2-フェニルプロピル基、3-フェニル プロピル基、αーナフチルメチル基、βーナフチルエチ ル等を挙げることができ、アルキニル基としては、例え ば、プロパギル基、ブチニル基、ペンチニル基、ヘキシ ニル基等を挙げることができる。R, とR₂、R₃とR 4、Rs とR。或いはRr とRs の組み合わせでNとと もに形成し得る置換もしくは未置換の5員環としては、 例えば、ピロリジン環等が挙げられ、置換もしくは未置 換の6員環としては、例えば、ピペリジン環、モルホリ ン環、テトラヒドロピリジン環等が挙げられ、置換もし くは未置換の7員環としては、例えば、シクロヘキシル アミン環等を挙げることができる。

【0041】前記一般式 (1) または (2) において、X は陰イオンを表し、例えば、式 MQ_n (MはB、P、As、Sb、Fe 、A1、Sn、Zn、Ti、Cd、Mo、W、Zr から選択される原子であり、好ましくはB、P 、As 、Sb である。Qはハロゲン原子を表 30 し、nは $1\sim6$ の整数である。) 、或いは、式 MQ_n (OH) (式中、M、Qおよびnは上記と同じである。) で表されるものを挙げることができる。式 MQ_n で表される好ましい陰イオンとしては、 BF_n 、 PF_n 、 AsF_n 、 SbF_n 等を挙げることができる。このうちで特に好ましいものは、 SbF_n である。また、式 MQ_n (OH) で表される好ましい陰イオンとしては、 SbF_n (OH) 等を挙げることができる。

【0042】さらにその他の陰イオンとしては、

- 1) 過塩素酸塩イオン、
- 2) トリフルオロメチル亜硫酸イオン、
- 3) メタンスルホン酸イオン、
- 4) エタンスルホン酸イオン、
- 5) 1-プロパンスルホン酸イオン、
- 6) 2-プロパンスルホン酸イオン、
- 7) n-ブタンスルホン酸イオン、

- 8) アリルスルホン酸イオン、
- 8) 10-カンファースルホン酸イオン、
- 10) トリフルオロメタンスルホン酸イオン、
- 11) ペンタフルオロエタンスルホン酸イオン、
- 12) ベンゼンスルホン酸イオン、
- 13) p-トルエンスルホン酸イオン、
- 14) 3-メトキシベンゼンスルホン酸イオン、
- 15) 4ーメトキシベンゼンスルホン酸イオン、
- 16) 4-ヒドロキシベンゼンスルホン酸イオン、
-) 17)4-クロロベンゼンスルホン酸イオン、
 - 18) 3-ニトロベンゼンスルホン酸イオン、
 - 19) 4-ニトロベンゼンスルホン酸イオン、

【0043】20)4-アセチルベンゼンスルホン酸イオン、

- 21) ペンタフルオロベンゼンスルホン酸イオン、
- 22) 4-ドデシルベンゼンスルホン酸イオン、
- 23) メシチレンスルホン酸イオン、
- 24) 2, 4, 6-トリイソプロピルベンゼンスルホン 酸イオン、
- 20 25) 2-ヒドロキシー4-メトキシベンゾフェノンー 5-スルホン酸イオン、
 - 26) イソフタル酸ジメチルー5-スルホン酸イオン、
 - 27) ジフェニルアミン-4-スルホン酸イオン、
 - 28) 1-ナフタレンスルホン酸イオン、
 - 29) 2-ナフタレンスルホン酸イオン、
 - 30) 2ーナフトールー6ースルホン酸イオン、
 - 31) 2-ナフトールー7-スルホン酸イオン、
 - 32) アントラキノン-1-スルホン酸イオン、
 - 33) アントラキノン-2-スルホン酸イオン、
 - 0 34)9,10ージメトキシアントラセンー2ースルホン酸イオン、
 - 35) 9, 10-ジェトキシアントラセン-2-スルホン酸イオン、
 - 36) キノリン-8-スルホン酸イオン、
 - 37)8-ヒドロキシキノリン-5-スルホン酸イオン、
 - 38) 8-アニリノーナフタレン-1-スルホン酸イオン、

等が挙げられる。

【0044】本発明における一般式(1)または(2)で表される化合物の製造方法としては、例えば、米国特許第3251881号、米国特許第3484467号、米国特許第3575871号、および特開昭61-6991号公報等に記載された方法を利用することができ、例えば、次のようにして製造することができる。

[0045]

【化12】

$$\begin{array}{c} 15 \\ H_2N \longrightarrow A \longrightarrow NH_2 + 4 (CI \longrightarrow NO_2) \longrightarrow \\ \hline \\ NO_2 \longrightarrow \\ \hline \\ NH_2 \longrightarrow N \longrightarrow NH_2 \end{array}$$

【0046】上記のようなウルマン反応および還元により得られたアミノ化合物を、選択的にアルキル化した後、酸化することにより目的とする化合物を得ることができる。

【0047】このような一般式(1)および(2)の化合物の具体例を挙げる。まず、一般式(1)の化合物の例を挙げる。なお、表記の簡略化のため、一般式(1)*20

* 中の各記号の部分を、A、X、(R₁ R₂)、(R₃ R ,)、(R₅ R₆)、(R₇ R₈)の順で列記すること により、一般式(1)の化合物を表記する。例えば、A が k = 1 であって、X⁻ が S b F₆ 、R₁ ~R₅ が全 て i s o ープロピル基である場合、

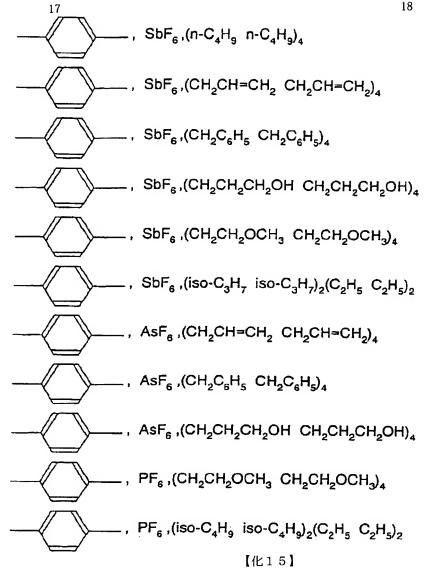
[0048]

【化13】

【0049】と表記する。この例の他、以下のものが挙げられる。

[0050]

【化14】



[0051]

[0052]

【0055】と表記する。この例の他、以下のものが挙 ※【0056】 げられる。 ※ 【化18】

[0057]

【化19】

[0058]

【0059】 [光を吸収し熱を発生する物質] 本発明で は、必要に応じて種々の顔料もしくは染料を添加するこ とができる。顔料としては、市販の顔料およびカラーイ ンデックス(C. I.)便覧、「最新顔料便覧」(日本 顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技 術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技 術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料 が利用できる。

【0060】顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔 料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、 青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、 ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性ア ゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ 顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、 ペリレンおよびペリノン系顔料、チオインジゴ系顔料、 キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインド リノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔 料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔 料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用で 50 は、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散

40

【0061】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよ く、表面処理をほどこして用いてもよい。表面処理の方 法には樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性 剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカッ プリング剤やエポキシ化合物、ポリイソシアネート等) を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表 面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、 「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)およ び「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊) に記載されている。

【0062】顔料の粒径は0.01μm~10μmの範 囲にあることが好ましく、0.05μm~1μmの範囲 にあることがさらに好ましく、特に $0.1\mu m \sim 1\mu m$ の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が 0.01μ m未満のときは分散物の感光層塗布液中での安定性の点 で好ましくなく、また、10 μmを越えると感光層の均 一性の点で好ましくない。顔料を分散する方法として

技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載がある。

【0063】染料としては、市販の染料および文献(例えば「染料便覧」有機合成化学協会編集、昭和45年刊)に記載されている公知のものが利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染 10料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料などの染料が挙げられる。本発明において、これらの顔料、もしくは染料のうち赤外光、もしくは近赤外光を吸収するものが、赤外光もしくは近赤外光を発光するレーザでの利用に適する点で特に好ましい。

【0064】そのような赤外光、もしくは近赤外光を吸 収する顔料としてはカーボンブラックが好適に用いられ る。また、赤外光、もしくは近赤外光を吸収する染料と しては例えば特開昭58-125246号、特開昭59 -84356号、特開昭59-202829号、特開昭 60-78787号等に記載されているシアニン染料、 特開昭58-173696号、特開昭58-18169 0号、特開昭58-194595号等に記載されている メチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58 -224793号、特開昭59-48187号、特開昭 59-73996号、特開昭60-52940号、特開 昭60-63744号等に記載されているナフトキノン 特開昭58-112792号等に記載されてい るスクワリリウム色素、英国特許434,875号記載 30 のシアニン染料、米国特許5,380,635号に記載 のジヒドロペリミジンスクアリリウム染料等を挙げるこ とができる。

【0065】また、染料として米国特許第5, 156, 938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、ま た、米国特許第3,881,924号記載の置換された アリールベンゾ (チオ) ピリリウム塩、特開昭57-1 42645号 (米国特許第4, 327, 169号) 記載 のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-1810 51号、同58-220143号、同59-41363 号、同59-84248号、同59-84249号、同 59-146063号、同59-146061号に記載 されているピリリウム系化合物、特開昭59-2161 46号記載のシアニン色素、米国特許第4,283,4 75号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公 平5-13514号、同5-19702号公報に開示さ れているピリリウム化合物、Epolight III-1 78, Epolight III-130, Epoligh t III-125、Epolight IV-62A等は特 に好ましく用いられる。

【0066】また、染料として特に好ましい別の例として米国特許第4,756,993号明細書中に式

(I)、(II)として記載されている近赤外吸収染料を 挙げることができる。これらの顔料もしくは染料は、印 刷版材料全固形分に対し0.01~50重量%、好まし くは0.1~10重量%、染料の場合特に好ましくは 0. 5~10重量%、顔料の場合特に好ましくは3. 1 ~10重量%の割合で印刷版材料中に添加することがで きる。顔料もしくは染料の添加量が0.01重量%未満 であると感度が低くなり、また50重量%を越えると感 光層の均一性が失われ、記録層の耐久性が悪くなる。こ れらの染料もしくは顔料は他の成分と同一の層に添加し てもよいし、別の層を設けそこへ添加してもよい。別の 層とする場合、本発明の熱分解性でありかつ分解しない 状態では該結着剤の溶解性を実質的に低下させる物質を 含む層に隣接する層へ添加するのが望ましい。また、染 料もしくは顔料と結着樹脂は同一の層が好ましいが、別 の層でも構わない。

【0067】 [その他の成分] 本発明のポジ型感光性組成物には、更に必要に応じて、種々の添加剤を添加することができる。例えばオニウム塩、芳香族スルホン化合物、芳香族スルホン酸エステル化合物等の熱分解性であり、分解しない状態ではアルカリ水可溶性高分子化合物の溶解性を実質的に低下させる物質を併用することは、画像部の現像液への溶解阻止性の向上を図る点では、好ましい。オニウム塩としてはジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、アルソニウム塩等を挙げる事ができる。

【0068】本発明において用いられるオニウム塩とし て、好適なものとしては、例えば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387 (1974) , T. S. Bal et a 1, Polymer, 21, 423(1980) 、特開平5-158230 号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,06 9,055号、同4,069,056号、特開平3-1 40140号の明細書に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468(1984), C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p 478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許第4, 069, 05 5号、同4,069,056号に記載のホスホニウム 塩、J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 13 07 (1977), Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31 (198 8)、欧州特許第104,143号、米国特許第339, 049号、同第410, 201号、特開平2-1508 48号、特開平2-296514号に記載のヨードニウ ム塩、J. V. Crivello et al, Polymer J. 17, 73 (198 5), J. V. Crivello et al. J. Org. Chem., 43, 3055 (1978), W. R. Watt et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984) , J. V. Crivello et a 50 l, Polymer Bull., 14, 279 (1985) , J. V. Crivello

et al, Macromorecules, 14(5), 1141(1981)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979)、欧州特許第370,693号、同233,567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,377号、同3,902,114号、同410,201号、同339,049号、同4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、独国特許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号に記載のスルホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 1307 (1977)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17,1047 (1979)に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo,0ct (1988)に記載のアルソニウム塩等が挙げられる。

【0069】オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸、5ーニトローoートルエンスルホン酸、5ースルホサリチル酸、2,5ージメチルベンゼンスルホン酸、2,4,6ートリメチルベンゼンスルホン酸、2ーニトロベンゼンスルホン酸、3ークロロベンゼンスルホン酸、3ーブロモベンゼンスルホン酸、2ーフルオロカプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、1ーナフトールー5ースルホン酸、2ーメトキシー4ーヒドロキシー5ーベンゾイルーベンゼンスルホン酸、及びパラトルエンスルホン酸等を挙げることができる。これらの中でも特に六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸や2,5ージメチルベンゼンスルホン酸のごときアルキル芳香族スルホン酸が好適である。

【0070】オニウム塩の添加剤の添加量は、好ましくは1~50重量%、更に好ましくは5~30重量%、特に好ましくは10~30重量%である。本発明において添加剤と結着剤は、同一層へ含有させることが好ましい。

【0071】また、更に感度を向上させる目的で、環状酸無水物類、フェノール類、有機酸類を併用することもできる。環状酸無水物としては米国特許第4,115,128号明細書に記載されている無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、3,6-エンドオキシー Δ^1 ーテトラヒドロ無水フタル酸、ケトラクロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無水マレイン酸、 α -フェニル無水マレイン酸、無水インでは、ビスフェノールA、 α -1 ートリヒドロキシベンゾフェノン、 α 4, α 4 ートリヒドロキシベンゾフェノン、 α 5, α 7, α 8, α 9, α 9,

5′ーテトラメチルトリフェニルメタンなどが挙げられ る。更に、有機酸類としては、特開昭60-88942 号、特開平2-96755号公報などに記載されてい る、スルホン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸類、 ホスホン酸類、リン酸エステル類およびカルボン酸類な どがあり、具体的には、pートルエンスルホン酸、ドデ シルベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルフィン酸、 エチル硫酸、フェニルホスホン酸、フェニルホスフィン 酸、リン酸フェニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イ ソフタル酸、アジピン酸、p-トルイル酸、3, 4-ジ メトキシ安息香酸、フタル酸、テレフタル酸、 4 ーシク ロヘキセンー1, 2ージカルボン酸、エルカ酸、ラウリ ン酸、n-ウンデカン酸、アスコルビン酸などが挙げら れる。上記の環状酸無水物、フェノール類および有機酸 類の印刷版材料中に占める割合は、0.05~20重量 %が好ましく、より好ましくは0.1~15重量%、特 に好ましくは0.1~10重量%である。

【0072】また、本発明における印刷版材料中には、 現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開昭6 2-251740号公報や特開平3-208514号公 報に記載されているような非イオン界面活性剤、特開昭 59-121044号公報、特開平4-13149号公 報に記載されているような両性界面活性剤を添加するこ とができる。非イオン界面活性剤の具体例としては、ソ ルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテー ト、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセ リド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が 挙げられる。両面活性剤の具体例としては、アルキルジ (アミノエチル) グリシン、アルキルポリアミノエチル グリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル -N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN -テトラデシル-N, N-ベタイン型(例えば、商品名 「アモーゲンK」:第一工業(株)製)等が挙げられ る。上記非イオン界面活性剤および両性界面活性剤の印 刷版材料中に占める割合は、0.05~15重量%が好 ましく、より好ましくは0.1~5重量%である。

【0073】本発明における印刷版材料中には、露光による加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、画像着色剤としての染料や顔料を加えることができる。焼き出し剤としては、露光による加熱によって酸を放出する化合物(光酸放出剤)と塩を形成し得る有機染料の組合せを代表として挙げることができる。具体的には、特開昭50-36209号、同53-8128号の各公報に記載されている。一ナフトキノンジアジドー4-スルホン酸ハロゲニドと塩形成性有機染料の組合せや、特開昭53-36223号、同54-74728号、同60-3626号、同61-143748号、同61-151644号および同63-58440号の各公報に記載されているトリハロメチル化合物と塩形成性有機染料の組合せを挙げることができる。かかるトリハロメチル化

合物としては、オキサゾール系化合物とトリアジン系化 合物とがあり、どちらも経時安定性に優れ、明瞭な焼き 出し画像を与える。

【0074】画像の着色剤としては、前述の塩形成性有 機染料以外に他の染料を用いることができる。塩形成性 有機染料を含めて、好適な染料として油溶性染料と塩基 性染料を挙げることができる。具体的にはオイルイエロ ー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク# 312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オ イルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラ 10 ックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント 化学工業(株)製)、ビクトリアピュアブルー、クリス タルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレ ット(CI42535)、エチルバイオレット、ローダ ミンB (СІ145170В)、マラカイトグリーン (CI42000)、メチレンブルー(CI5201 5) などを挙げることができる。また、特開昭62-2932 47号公報に記載されている染料は特に好ましい。これら の染料は、印刷版材料全固形分に対し、0.01~10 重量%、好ましくは0.1~3重量%の割合で印刷版材 20 料中に添加することができる。更に本発明の印刷版材料 中には必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可 塑剤が加えられる。例えば、ブチルフタリル、ポリエチ レングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチ ル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸 ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、 リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリ ル、アクリル酸またはメタクリル酸のオリゴマーおよび ポリマー等が用いられる。

【0075】本発明の画像記録材料は、通常上記各成分 を溶媒に溶かして、適当な支持体上に塗布することによ り製造することができる。ここで使用する溶媒として は、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチル エチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノー ル、エチレングリコールモノメチルエーテル、1ーメト キシー2-プロパノール、2-メトキシエチルアセテー ト、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメトキ シエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N, N-ジメチル アセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラ メチルウレア、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホ 40 キシド、スルホラン、γーブチロラクトン、トルエン等 を挙げることができるがこれに限定されるものではな い。これらの溶媒は単独あるいは混合して使用される。 溶媒中の上記成分(添加剤を含む全固形分)の濃度は、 好ましくは1~50重量%である。また塗布、乾燥後に 得られる支持体上の塗布量(固形分)は、用途によって 異なるが、感光性印刷版についていえば一般的に 0.5 $\sim 5.0 \text{ g/m}^2$ が好ましい。塗布する方法としては、 種々の方法を用いることができるが、例えば、バーコー ター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、デ 50

ィップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール 塗布等を挙げることができる。塗布量が少なくなるにつ れて、見かけの感度は大になるが、感光膜の皮膜特性は 低下する。

【0076】本発明における感光性層中には、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、全印刷版材料の0.01~1重量%さらに好ましくは0.05~0.5重量%である。

【0077】本発明に使用される支持体としては、寸度的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック (例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等)がラミネートされた紙、金属板 (例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィルム (例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等)、上記のごとき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等が含まれる。

【0078】本発明の支持体としては、ポリエステルフ ィルム又はアルミニウム板が好ましく、その中でも寸法 安定性がよく、比較的安価であるアルミニウム板は特に 好ましい。好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板 およびアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む 合金板であり、更にアルミニウムがラミネートもしくは 蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。アルミニウ ム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、 銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケ ル、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は高々 10重量%以下である。本発明において特に好適なアル ミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋なア ルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに 異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適 用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるもの ではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を 適宜に利用することができる。本発明で用いられるアル ミニウム板の厚みはおよそ0.1mm~0.6mm程 度、好ましくは0. 15mm~0. 4mm、特に好まし くは0.2mm~0.3mmである。

【0079】アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂処理が行われる。アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨

法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号公報に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができる。この様に粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカリエッチング処理および中和処理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、リン酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

【0080】陽極酸化の処理条件は用いる電解質により 種々変わるので一概に特定し得ないが一般的には電解質 の濃度が1~80重量%溶液、液温は5~70℃、電流 密度5~60A/dm2、電圧1~100V、電解時間 10秒~5分の範囲であれば適当である。陽極酸化皮膜 の量は1.0g/m²より少ないと耐刷性が不十分であ ったり、平版印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、 印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚 れ」が生じ易くなる。陽極酸化処理を施された後、アル ミニウム表面は必要により親水化処理が施される。本発 明に使用される親水化処理としては、米国特許第2,7 14,066号、同第3,181,461号、第3,2 80、734号および第3、902、734号に開示さ れているようなアルカリ金属シリケート(例えばケイ酸 ナトリウム水溶液) 法がある。この方法においては、支 持体がケイ酸ナトリウム水溶液で浸漬処理されるか、ま たは電解処理される。他に特公昭36-22063号公 報に開示されているフッ化ジルコン酸カリウムおよび米 国特許第3, 276, 868号、同第4, 153, 46 1号、同第4,689,272号に開示されているよう なポリビニルホスホン酸で処理する方法などが用いられ る。

【0081】本発明の画像記録材料は、支持体上にポジ型の印刷版材料を設けたものであるが、必要に応じてその間に下塗層を設けることができる。下塗層成分としては種々の有機化合物が用いられ、例えば、カルボキシメ40チルセルロース、デキストリン、アラビアガム、2ーアミノエチルホスホン酸などのアミノ基を有するホスホン酸類、置換基を有してもよいフェニルホスホン酸、アルキルホスホン酸、グリセロホスホン酸、メチレンジホスホン酸などの有機ホスホン酸、置換基を有してもよいフェニルリン酸、ナフチルリン酸、アルキルリン酸はどの有機リン酸、置換基を有してもよいフェニルホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、アルキルホスフィン酸およびグリセロホスフィン酸などの有機ホ50

スフィン酸、グリシンやβ-アラニンなどのアミノ酸類、およびトリエタノールアミンの塩酸塩などのヒドロキシ基を有するアミンの塩酸塩等から選ばれるが、2種以上混合して用いてもよい。

34

【0082】この有機下塗層は次のような方法で設ける ことができる。即ち、水またはメタノール、エタノー ル、メチルエチルケトンなどの有機溶剤もしくはそれら の混合溶剤に上記の有機化合物を溶解させた溶液をアル ミニウム板上に塗布、乾燥して設ける方法と、水または メタノール、エタノール、メチルエチルケトンなどの有 機溶剤もしくはそれらの混合溶剤に上記の有機化合物を 溶解させた溶液に、アルミニウム板を浸漬して上記化合 物を吸着させ、その後水などによって洗浄、乾燥して有 機下塗層を設ける方法である。前者の方法では、上記の 有機化合物の0.005~10重量%の濃度の溶液を種 々の方法で塗布できる。また後者の方法では、溶液の濃 度はO.01~20重量%、好ましくはO.05~5重 量%であり、浸漬温度は20~90℃、好ましくは25 ~50℃であり、浸漬時間は0.1秒~20分、好まし くは2秒~1分である。これに用いる溶液は、アンモニ ア、トリエチルアミン、水酸化カリウムなどの塩基性物 質や、塩酸、リン酸などの酸性物質によりpH1~12 の範囲に調整することもできる。また、画像記録材料の 調子再現性改良のために黄色染料を添加することもでき る。有機下塗層の被覆量は、2~200mg/m²が適 当であり、好ましくは5~100mg/m² である。上 記の被覆量が2mg/m²よりも少ないと十分な耐刷性 能が得られない。また、200mg/m² より大きくて も同様である。

【0083】上記のようにして作製されたポジ型画像記録材料は、通常、像露光、現像処理を施される。像露光に用いられる活性光線の光源としては、例えば、水銀灯、メタルハライドランプ、キセノンランプ、ケミカルランプ、カーボンアーク灯等がある。放射線としては、電子線、X線、イオンビーム、遠赤外線などがある。また g線、i線、Deep-UV光、高密度エネルギービーム(レーザービーム)も使用される。レーザービームとしてはヘリウム・ネオンレーザー、アルゴンレーザー、クリプトンレーザー、ヘリウム・カドミウムレーザー、ド r F エキシマレーザー、固体レーザー、半導体レーザが特に好ましい。

【0084】本発明の画像記録材料の現像液および補充液としては従来より知られているアルカリ水溶液が使用できる。例えば、ケイ酸ナトリウム、同カリウム、第3リン酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、同カリウム、同アンモニウム、ほう酸ナトリ

40

ウム、同カリウム、同アンモニウム、水酸化ナトリウム、同アンモニウム、同カリウムおよび同リチウムなどの無機アルカリ塩が挙げられる。また、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モノイソプロピルアミン、バーブチルアミン、モノエタノールアミン、ウェタノールアミン、トリエタノールアミン、エノイソプロパノールアミン、エチレンイミン、エチレンジアミン、ピリジンなどの有機ア 10 ルカリ剤も用いられる。

【0085】これらのアルカリ剤は単独もしくは2種以上を組み合わせて用いられる。これらのアルカリ剤の中で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウム等のケイ酸塩水溶液である。その理由はケイ酸塩の成分である酸化珪素SiO2とアルカリ金属酸化物M2Oの比率と濃度によって現像性の調節が可能となるためであり、例えば、特開昭54-62004号公報、特公昭57-7427号公報に記載されているようなアルカリ金属ケイ酸塩が有効に用いられる。

【0086】更に自動現像機を用いて現像する場合に は、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液(補充液) を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の 現像液を交換する事なく、多量のPS版を処理できるこ とが知られている。本発明においてもこの補充方式が好 ましく適用される。現像液および補充液には、現像性の 促進や抑制、現像カスの分散および印刷版画像部の親イ ンキ性を高める目的で、必要に応じて種々の界面活性剤 や有機溶剤を添加できる。好ましい界面活性剤として は、アニオン系、カチオン系、ノニオン系および両性界 面活性剤が挙げられる。更に現像液および補充液には必 要に応じて、ハイドロキノン、レゾルシン、亜硫酸、亜 硫酸水素酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウム塩等 の還元剤、更に有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を 加えることもできる。上記現像液および補充液を用いて 現像処理された印刷版は水洗水、界面活性剤等を含有す るリンス液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化 液で後処理される。本発明の画像記録材料を印刷版とし て使用する場合の後処理としては、これらの処理を種々 組み合わせて用いることができる。

【0087】近年、製版・印刷業界では製版作業の合理 化および標準化のため、印刷版用の自動現像機が広く用いられている。この自動現像機は、一般に現像部と後処理部からなり、印刷版を搬送する装置と各処理液槽およびスプレー装置からなり、露光済みの印刷版を水平に搬送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をスプレーノズルから吹き付けて現像処理するものである。また、最近は処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイドロールなどによって印刷版を浸漬搬送させて処理する方法も知られている。このような自動処理においては、各処理液50

に処理量や稼働時間等に応じて補充液を補充しながら処理することができる。また、実質的に未使用の処理液で 処理するいわゆる使い捨て処理方式も適用できる。

【0088】本発明の画像記録材料を感光性平版印刷版 として使用する場合について説明する。画像露光し、現 像し、水洗及び/又はリンス及び/又はガム引きして得 られた平版印刷版に不必要な画像部(例えば原画フィル ムのフィルムエッジ跡など)がある場合には、その不必 要な画像部の消去が行われる。このような消去は、例え ば特公平2-13293号公報に記載されているような 消去液を不必要画像部に塗布し、そのまま所定の時間放 置したのちに水洗することにより行う方法が好ましい が、特開平59-174842号公報に記載されている ようなオプティカルファイバーで導かれた活性光線を不 必要画像部に照射したのち現像する方法も利用できる。 【0089】以上のようにして得られた平版印刷版は所 望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供す ることができるが、より一層の高耐刷力の平版印刷版と したい場合にはバーニング処理が施される。平版印刷版 をバーニング処理する場合には、該バーニング処理前 に、特公昭61-2518号、同55-28062号、 特開昭62-31859号、同61-159655号の 各公報に記載されているような整面液で処理することが 好ましい。その方法としては、該整面液を浸み込ませた スポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布するか、整 面液を満たしたバット中に印刷版を浸漬して塗布する方 法や、自動コーターによる塗布などが適用される。ま た、塗布した後でスキージ、あるいは、スキージローラ ーで、その塗布量を均一にすることは、より好ましい結 果を与える。

【0090】整面液の塗布量は一般に0.03~0.8 g/m^2 (乾燥重量)が適当である。整面液が塗布された平版印刷版は必要であれば乾燥された後、バーニングプロセッサー(たとえば富士写真フイルム(株)より販売されているバーニングプロセッサー: 「BP-1300」)などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、180~300 の範囲で1~20分の範囲が好ましい。

【0091】バーニング処理された平版印刷版は、必要に応じて適宜、水洗、ガム引きなどの従来より行われている処理を施こすことができるが、水溶性高分子化合物等を含有する整面液が使用された場合には、ガム引きなどのいわゆる不感脂化処理を省略することができる。この様な処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

[0092]

【実施例】以下、本発明を実施例に従って説明するが、 本発明の範囲はこれらの実施例に限定されない。

【0093】実施例1

38 *エッチング量は約3g/m²であった。次にこの板を7

%硫酸を電解液として電流密度15A/dm で3g/

m² の直流陽極酸化被膜を設けた後、水洗し、乾燥し、

さらに、下記下塗り液を塗布し、塗膜を90℃で1分乾

燥した。乾燥後の塗膜の塗布量は10mg/m'であっ

[基板の作製] 厚み 0.3 mmのアルミニウム板(材質 1050)をトリクロロエチレンで洗浄して脱脂した 後、ナイロンブラシと 400メッシュのパミスー水懸濁 液を用いこの表面を砂目立てし、水でよく洗浄した。この板を 45℃の 25% 水酸化ナトリウム水溶液に 9秒間 浸漬してエッチングを行い、水洗後、さらに 20% 硝酸に 20秒間浸漬し、水洗した。この時の砂目立て表面の*

37

<下塗り液の組成>

β - アラニン メタノール 水 0.5g 95 g 5 g

【0095】得られた基板に以下の感光液1を塗布量が

1.8g/m²になるよう塗布し、平版印刷版を得た。※

<感光液1の組成>

・m, p-クレゾールノボラック (m/p比=6/4、重量平均分子量3500、未反応クレゾール0.5重量%含有)1.0 g ※アルカリ水可溶性高分子化合物

た。

[0094]

% 【0096】

・N, N, N', N'ーテトラキス(pージーnーブチルアミ ノフェニル)-pーベンゾキノンビス(インモニウム・ ヘキサフルオロアンチモネート)

※一般式(2)で表される化合物

・ビクトリアピュアブルーBOHの対アニオンを1ーナフタレンスルホン酸アニオンにした染料

・フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、大日本イン

ラフッ素系が面店性剤(メガファックド 177、ハロイ キ化学工業(株)製)

・γーブチロラクトン

・メチルエチルケトン

・1-メトキシー2-プロパノール

0.05g

0.02g

0.2 g

3 g 8 g

7 g

【0097】実施例2

[アルカリ水溶液可溶性高分子化合物としての特定の共 30 重合体の合成]

<合成例(共重合体1)>攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備えた500ml 三ツロフラスコにメタクリル酸31.0g(0.36モル)、クロロギ酸エチル39.1g(0.36モル)及びアセトニトリル200mlを入れ、氷水浴で冷却しながら混合物を攪拌した。この混合物にトリエチルアミン36.4g(0.36モル)を約1時間かけて滴下ロートにより滴下した。滴下終了後、氷水浴をとり去り、室温下で30分間混合物を攪拌した。

【0098】この反応混合物に、p-アミノベンゼンスルホンアミド51.7g (0.30モル)を加え、油浴にて70℃に温めながら混合物を1時間攪拌した。反応終了後、この混合物を水1リットルにこの水を攪拌しながら投入し、30分間得られた混合物を攪拌した。この混合物をろ過して析出物を取り出し、これを水500m1でスラリーにした後、このスラリーをろ過し、得られた固体を乾燥することによりN-(p-アミノスルホニルフェニル)メタクリルアミドの白色固体が得られた(収量46.9<math>g)。

【0099】次に攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備え た100ml三ツロフラスコに、N-(p-アミノスル ホニルフェニル) メタクリルアミド5. 04g(0. 0 210モル)、メタクリル酸エチル2.05g(0.0 180モル)、アクリロニトリル1.11g(0.02 1モル) 及びN, Nージメチルアセトアミド20gを入 れ、湯水浴により65℃に加熱しながら混合物を攪拌し た。この混合物に「V-65」(和光純薬(株)製) 0.15gを加え65℃に保ちながら窒素気流下2時間 混合物を攪拌した。この反応混合物にさらにN-(p-アミノスルホニルフェニル) メタクリルアミド5.04 g、メタクリル酸エチル2.05g、アクリロニトリル 40 1. 11g、N, Nージメチルアセトアミド20g及び 「V-65」0.15gの混合物を2時間かけて滴下ロ ートにより滴下した。滴下終了後さらに65℃で2時間 得られた混合物を攪拌した。反応終了後メタノール40 gを混合物に加え、冷却し、得られた混合物を水2リッ トルにこの水を攪拌しながら投入し、30分混合物を攪 拌した後、析出物をろ過により取り出し、乾燥すること により15gの白色固体を得た。ゲルパーミエーション クロマトグラフィーによりこの共重合体1の重量平均分 50 子量 (ポリスチレン標準) を測定したところ53,00

0であった。

*以下の感光液2を塗布量が1.8g/m²になるよう塗 布し、平版印刷版を得た。

【0100】実施例1で得られた基板と同様のものに、* <感光液2の組成>

・上記共重合体 1

g .

・N, N, N', N'ーテトラキス (p-ジーn-ブチルアミ ノフェニル) - p - ベンゾキノンビス (インモニウム・

ヘキサフルオロアンチモネート)

0.1

※一般式(2)で表される化合物

pートルエンスルホン酸

0.002g

ビクトリアピュアブルーBOHの対アニオンを1ーナフタレ

ンスルホン酸アニオンにした染料

0.02

・フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、大日本イン

キ化学工業(株)製)

・yーブチロラクトン

8 g

・メチルエチルケトン

8 g

・1-メトキシ-2-プロパノール

【0101】比較例1

実施例1において、感光液1に配合された一般式(1) で表される化合物を、下記組成のカーボンブラック分散※ ※液に代えた以外は、実施例1とまったく同様にして平版 印刷版を得た。

[0102]

<カーボンブラック分散液の組成>

・カーボンブラック

重量部

・ベンジルメタクリレートとメタクリル酸の共重合体

(モル比72:28、平均分子量7万)

1. 6重量部

・シクロヘキサノン

1. 6 重量部

・メトキシプロピルアセテート

3.8重量部

[平版印刷版の性能評価] 前記のようにして作製した実 施例1~2、および比較例1の各平版印刷版について、 下記の基準により性能評価を行った。評価結果を表1に 示す。

【0103】(感度及び現像ラチチュードの評価)得ら 30 とした。そして、標準である1:8で希釈したものと、 れた平版印刷版を、出力700mW、波長1064n m、ビーム径45 μ m(1/ e^2)のYAGレーザを用 いて主走査速度5m/秒にて露光した後、富士写真フイ ルム (株) 製現像液DP-4、リンス液FR-3 (1: 7)を仕込んだ自動現像機(富士写真フイルム(株)

当するレーザーの照射エネルギーを求めて、これを感度 1:12で希釈したものとの差を記録した。その差が小 さいほど現像ラチチュードが良好であり、20mJ/c m² 以下であれば、実用可能なレベルである。

★た。その際、DP-4は1:8で希釈したもの及び1:

12で希釈したものの二水準を使用し、それぞれの現像

液にて得られた非画像部の線幅を測定し、その線幅に相

[0104]

【表1】

製:「PSプロセッサー900VR」)を用いて現像し★

	感度 (mJ/cm²)		現像ラチチュード
	DP-4 (1:8)	DP-4 (1:12)	(1:8) - (1:12)
実施例1	1 3 0	1 3 5	5
実施例 2	1 4 0	150	1 0
比較例1	150	200	5 0

とがわかる。

[0106]

【発明の効果】本発明によれば、取扱い場所に制限がな

41

く、かつ現像液の濃度に対する感度の安定性、即ち現像 ラチチュードが良好なダイレクト製版用の赤外線レーザ 用ポジ型感光性組成物を提供することができる。